

Измерительный микроскоп MF-U поколения D

Серия 176 - Измерительные микроскопы

Оptionальные аксессуары

№	Описание
375-054	Адаптер для камеры 0.5X (с адаптером крепления C-mount)
970441	Адаптер крепления C-mount
375-056	Объект микрометр
12AAA165	Набор для чистки объектива
12AAA846	Педальный переключатель
172-378	Призма с зажимом (Макс. диам. детали $\varnothing 25$ мм)
176-305	Поворотный стол с микроподачей $\varnothing 183$ мм
176-306	Поворотный стол с микроподачей $\varnothing 240$ мм
264-155D	QM-Data 200, отдельностоящий
Блоки ЦИС	
378-076	Устройство ДИК для объектива 100X, SL80X, SL50X
378-078	Устройство ДИК для объектива 50X, SL20X
378-079	Устройство ДИК для объектива 20X
378-080	Устройство ДИК для объектива 10X, 5X
Лампы	
12BAV345	Галогенная лампа (24 В/50 Вт)
517181	Галогенная лампа (24 В, 100 Вт)
12BAD602	Лампа высокой интенсивности (24 В/100 Вт)
Окуляры	
378-857	Окуляр 15X
378-858	Окуляр 20X
Освещение (необходимая опция)	
176-343D	Двойная опволоконная подсветка
176-315D	Галогенная подсветка (12В, 100Вт)
176-316D	Галогенная подсветка (12В, 150Вт)
176-448D	Галогенная подсветка
Револьверные головки (необходимая опция)	
378-018	Ручная револьверная головка BF, 4 крепления
378-216D	Моторизованная револьверная головка BF, 5 креплений
176-211	Ручная револьверная головка BF/DF, 4 крепления
176-212D	Моторизованная револьверная головка BF/DF, 4 крепления
Сетка	
12AAG876	Визирное перекрестие (толщ. 3 мкм)
12AAG877	Визирное перекрестие (толщ. 5 мкм)
12AAG878	Визирное перекрестие (толщ. 7 мкм)
12AAG879	Визирное перекрестие 45°
12AAG880	Пунктирное визирное перекрестие под углом 60°
12AAG881	Таблица типов Zeiss
Стойки	
176-308	Стенд для амортизации вибраций
176-107	Держатель с креплением
172-197	Поворотная центральная опора
Фильтры	
12AAA643	Светофильтр ND2
12AAA644	Светофильтр ND8
12AAA645	Фильтр GIF (проходящая/поверхностная подсветка)
12AAA646	Светофильтр LB80 (проходящая/поверхностная подсветка)
12AAG806	Фильтр GIF
12AAG807	Фильтр LB80



Модель 1010D



Модель 2010D

Модель 1010D

Диапазон перемещения платформы XY : 100 x 100 мм
 Диапазон перемещения по оси Z : 150 мм
 Размер верхней поверхности платформы XY : 280 x 280 мм
 Эффективный размер стекла : 180 x 180 мм
 Макс. нагрузка : 10 кг
 Макс. высота заготовки : 150 мм
 Масса : 65,5 кг

Модель	MF-UA1010D	MF-UB1010D	MF-UC1010D	MF-UD1010D
№	176-871-10	176-876-10	176-881-10	176-886-10
Измерительная система	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)
Тип наблюдения	Светлое поле (СП)	Светлое поле (СП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)

Модель 2010D

Диапазон перемещения платформы XY : 200 x 100 мм
 Диапазон перемещения по оси Z : 150 мм
 Размер верхней поверхности платформы XY : 350 x 280 мм
 Эффективный размер стекла : 250 x 150 мм
 Макс. нагрузка : 10 кг
 Макс. высота заготовки : 150 мм
 Масса : 69,5 кг

Модель	MF-UA2010D	MF-UB2010D	MF-UC2010D	MF-UD2010D
№	176-872-10	176-877-10	176-882-10	176-887-10
Измерительная система	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)	Оси X и Y (2 оси)	Оси X, Y и Z (3 оси)
Тип наблюдения	Светлое поле (СП)	Светлое поле (СП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)	Светлое/Темное поле (СП/ТП)